



Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko:

Młodszy specjalista ds. fotolitografii i obróbki chemicznej (2 etaty)

N/22/86

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko: Młodszy specjalista ds. fotolitografii i obróbki chemicznej (2 etaty) w pionie badawczym w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Mikroelektroniki i Fotoniki, zostały wybrane: Pani Karolina Olucha zamieszkała Warszawa, Polska oraz Pani Justyna Wierzbicka zamieszkała Warszawa, Polska.

Uzasadnienie: Kandydatki spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i w najwyższym stopniu wymagania dodatkowe.

Warszawa, 3.04.2023r.